

平成 28 年 4 月 6 日

集じん技術小委員会
正副委員長 各位

(一社) 日本粉体工業技術協会
集じん技術小委員会
委員長 金岡千嘉男

平成 28 年度第 1 回
集じん技術小委員会正副委員長会議開催のご案内

時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は日本粉体工業技術協会の活動に種々ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、集じん技術小委員会においては集じん器用ろ布の品質評価規格やバグフィルタシステムの試験方法規格化等の国際標準化活動を行っております。つきましては、平成 28 年度第 1 回集じん技術小委員会正副委員長会議を下記次第にて開催致しますので、ご多忙中恐縮ですが、ご出席の上ご審議下さる様お願い申し上げます。

記

日 時 : 平成 28 年 4 月 20 日 (水) 13:30~15:30

会 場 : 種苗会館 5F 日本粉体工業技術協会東京事務所会議室
東京都文京区本郷 2-26-11 種苗会館

担当: 澤野、柳澤 03-3815-3955

o-sawano@appie.or.jp, yanagisawa@appie.or.jp

議 題 : 1 平成 28 年度集じん技術小委員会およびWGの進め方

出席者 (順不同、敬称略) ;

金岡千嘉男 (集じん技術小委員会委員長)、福井国博 (集じん技術小委員会副委員長兼 WG-B 副委員長)、井村俊明 (WG-B 委員長)、杉野隆 (WG-C 委員長)

以上